

2017年1月20日



2017年 新春 電子顕微鏡解析技術フォーラム プログラム
「ソフトマテリアルイメージング ～見えないものを見せる技術～」

1月20日(金)

時間	テーマ / 内容	会場
10:00 ~ 10:25	受付開始	中野サンプラザ
10:25 ~ 10:30	夢とオリエンテーリング 長澤 忠広(ライカマイクロシステムズ)	
	[チュートリアル] 座長:丸山 秀夫(カネカテクノロジー)	
10:30 ~ 11:40	高分子系ナノコンポジットの構造解析 株式会社 豊田中央研究所 臼杵 有光 様	
	[トピックス] 座長:丸山 秀夫(カネカテクノロジー)	
11:40 ~ 12:15	位相差電子顕微鏡によるコントラスト増強 東京農工大学 箕田 弘喜 様	
12:15 ~ 13:15	昼食	
	[トピックス] 座長:元井 泰子(キヤノン)	
13:15 ~ 13:50	分光的アプローチによる無機薄膜のSEM観察とその像形成 産業技術総合研究所 熊谷 和博 様	
13:50 ~ 14:25	低加速STEMによる各種材料評価 旭化成株式会社 乙部 博英 様	
14:25 ~ 15:00	放射光による高分子材料の構造解析 JSR株式会社 富永 哲雄 様	
15:00 ~ 15:20	休憩	
	[ざっくばらんトーク] 司会:乾 光隆(セイコーエプソン)	
15:20 ~ 17:20	ざっくばらんトーク	
17:20 ~ 17:25	閉会の挨拶 長澤 忠広(ライカマイクロシステムズ)	
	[懇親会] 司会:石丸 雅大(コベルコ科研)	イタリアントマト (サンプラザ1F)
17:35 ~ 19:00	懇親会	

日本顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会